## 19日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

## ⑩公開特許公報 (A)

昭54-138303

(1) Int. Cl.<sup>2</sup> H 04 B 9/00

識別記号 **②日本分類 96(1) F 0** 

庁内整理番号 ④公開 昭和54年(1979)10月26日 7929-5K

> 発明の数 1 審査請求 未請求

> > (全 3 頁)

**匈発光・受光素子** 

②特 願 昭53-46978

20出 願昭53(1978)4月19日

⑫発 明 者 芹澤晧元

門真市大字門真1006番地 松下

電器産業株式会社内

同 辻本好伸

門真市大字門真1006番地 松下

電器産業株式会社内

同 服部勝治

門真市大字門真1006番地 松下電器産業株式会社内

⑫発 明 者 田中勉

門真市大字門真1006番地 松下

電器産業株式会社内

同 鎌田修

門真市大字門真1006番地 松下

電器産業株式会社内

⑪出 願 人 松下電器産業株式会社

門真市大字門真1006番地

⑩代 理 人 弁理士 中尾敏男 外1名

明 細 書

1、発明の名称 発光・受光素子

2、 特許請求の範囲

発光素子と、前記発光素子から発せられる光の中心波長と異る波長領域に中心の感度をもつ受光素子とを積層してなることを特徴とする発光・受光素子。

3、発明の詳細な説明

本発明は、単線双方向光通信などで応用せられる発光・受光素子に関し、単線双方向通信における伝送損失を減少させるとともに、分岐・結合器を必要とせず、伝送距離を伸ばすことのできる発光・受光素子の提供を目的とする。

従来より発光素子と受光素子とは種々の測定物などの介在物を介して使用されていた。例えば、物体の光の吸収係数の測定,物体の反射成分の測定など一体化して使用する必要性はなかった。光通信の分野において基本構成は発光素子,ファイバ等の伝送路,受光素子の組み合せであり、一体

化したものはなかった。

第1図の単線双方向通信システムは従来のものの 基本構成である。1,2は発光素子、3,4は受 光素子、5,6は分岐・結合器、ではファイバ、 8は接続点を示す。発光素子1より出た光信号は 光分岐・結合器 5 を通りファイバアを通って光分 岐・結合器6で再度分けられて受光素子4に入る。 一方発光素子2より出た光信号は同様に逆の行路 をたどって受光器3亿て受信する。今、発光素子 1から出て受光素子4に入る光信号の伝送系に着 目すると、(a)分岐・結合器 5,6の前後に存在す るスプライスやコネクター等の接続損失、(b)分岐 ・結合器 5 , 6 による損失などが存在し、発光素 子1より出射した光の多くはこれらの損失によっ て失なわれる。現在、分岐・結合器としては低損 失のものは得難く、たとえ、分岐・結合器として の接続損失はなくても、分岐・結合自体によって 本質的に損失を生ずる。

今、発光素子1より入射した光が伝送用のファイ パのすべての伝搬角の光(すべてのモードの光)

2,...9

3 ~- ;,

本発明は上記の従来のシステムにおける問題を解決するもので、以下本発明を図面を用いて実施例とともに説明する。

第2図は本発明の原理を示す図であって、9, 1 Oは発光,受光-体素子、1 1は伝送用ファイ

P 4-3

部 23 化到達し、電気信号に変換される。従って第 3 図のように受光,発光の一体素子を構成する ことができる。また  $\lambda_1 > \lambda_2$  の場合には第 3 図と 逆の構成、即ち、 21 を  $\lambda_2$  中心光の受光部とし、 23 を  $\lambda_1$  の発光部とすることによって同様の受, 発光素子が構成できる。このときも発光波長  $\lambda_1$ は受光素子 21 の出力電流に寄与しない。

パ、12は接続点を示す。本発明は発光素子と受光素子とを一体化した発光・受光素子ョ、10であって、これにより、第2図に示すように接続個所が減少するとともに、分岐・結合器が不要となり、前述の8.8 dB の損失は接続点2個所の損失のみに減少される。従って、伝送距離をのばすことが可能となる。

このような伝送システムを得ることのできる本発明の発光・受光素子はその基本構成を第3図に示すように、発光の中心波長  $\lambda_1$  は受光の中心波長  $\lambda_2$  より短波長としてある  $(\lambda_1 < \lambda_2)$  っ 21 は発光部であり、23は受光部である。22は  $\lambda_2$  に中心波長をもつような光は通過するが  $\lambda_1$  に中心波長をもつような光は吸収体として働くような層である。

まず、発光部21で発光した光  $\lambda_1$  は外部へ信号 24として伝送されるとともに受光部側に発光し た光は層22を伝搬中に吸収され受光部23に電 気信号出力として寄与しない。また、外部より入 射した光信号  $\lambda_2$  は層21,22は透過し、受光

6 ×- y

園26、p型園27に比べてハンドギャップを小さく選んであるために、絶縁層28、p型層29で吸収されp型層29とn型層30の界面にまで到達せず、出力33端にはほとんど影響しない。従って、積層に構成することによって発光および受光素子一体の素子を形成することができる。また、受光の中心波長が 1、発光の中心波長が 12で1→12の場合には、基板上に前述と逆の構成とすればよい。即ち、第4図においてp型層29、n型層30の接合を発光素子に、n型層26、p型層27の接合を受光素子とする。

また、基板上にパンドギャップの大きい半導体 を順次成長させることによっても同様な構成が可 能であり、基板側より光の発光,受光が行なえる。

以上の系においては、発光と受光を素子の同じ側で行なうだけでなく、発光方向は基板と反対側へ、受光は基板側より入射する光で行なうこともできる。発光,受光はp-nの接合のみで説明したが、発光素子としてはダブルヘテロ構造を、受光としてはp-i-n構造などの種々の構成が適

**7**∼-ÿ

用できることは言うまでもないっ

第6回はAlP-InP-GaAs-InAs系、即ちIn-Ga -As-P系の半導体の組成とバンドギャップの関係 を示しており、一点鎖線は InPの格子定数と同じ 値をもつ組成を示している。バンドギャップで約 O.8 e V ~ 1.3 e V の範囲の変化が可能であり、 格子定数を一致させて良質な結晶層を成長させる ことができる。1例として第4図において、基板 3 1 を InPにし、n 型層 3 O を e 点、 p 型層 2 9 をd点、絶縁層2Bをc点、p型層27をf点、 n型層26をa点の組成にすることによって、発 光波長 λ1 として約1.0 μ帯、受光波長 λ2とし て 1.3 μ帯の素子が構成できる。 In-Ga-As-P系 でないても、他の組成で同様な受光,発光素子が 構成できるばかりでなく、Ga<sub>1-x</sub>Al<sub>x</sub>Asや、 GaxAl<sub>1-x</sub>Asy P<sub>1-y</sub>など多くの半導体混晶が適用 できるっまた、 ZuSe-GaAs,Ge-GaAs など II - VI 族やⅢ-Ⅴ族半導体のヘテロ接合も利用できる。 以上説明したように本発明は、発光部と受光部 とお一体化された構造であって発光部からの光は

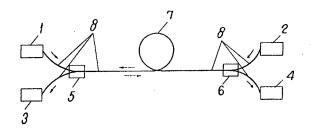
受光部では終知しないため、本発明によれば単線 双方向通信における光伝送損失を大中に減少させることが可能となり、分岐・結合素子が必要なくなり、無中継伝送距離を伸ばすことができ光源の 出力が小さくてすむようになる。

## 4、図面の簡単な説明

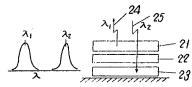
第1図は従来の単線双方向通信システムを示す 構成図、第2図は本発明による単線双方向通信システムを示す構成図、第3図は本発明の一実施構 成図、第4図は同具体構成図、第5図は同具体構 成のためのパンドギャップ図である。

代理人の氏名 弁理士 中 尾 敏 男 ほか1名

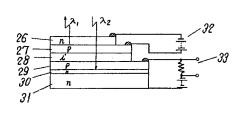
第 1 図



第 3 🗵



146. 4. 1交



第 2 図



第 5 図

